(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58—116165

Int. Cl.³
B 41 J 3/04

識別記号 103 庁内整理番号 7810-2C ❸公開 昭和58年(1983)7月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

ダインク噴射ヘッド

②特 願 昭56-215330

②出 願 昭56(1981)12月29日

@発 明 者 杉谷博志

東京都大田区下丸子 3 丁目30番

2 号キヤノン株式会社内

⑩発 明 者 松田弘人

東京都大田区下丸子 3 丁目30番

2 号キヤノン株式会社内

⑫発 明 者 池田雅実

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キヤノン株式会社内

切出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2 号

個代 理 人 弁理士 丸島儀一

明 編 音

1. 発明の名称

インク吸射ヘッド

2. 特許請求の範囲

インク吐出圧発生業子を個えたインク通路の 1つに対し、近接した2以上のインク吐出孔を 配設して以ることを特徴とするインク吸射へァ ド。

3. 発明の詳細な説明

本発明はインク噴射へッド、とりわけ、記録 用のインク痛を形成するのに適用されるインク 噴射へッドに関する。

一般に、インクと呼ぶ配盤液を各種の方式 (例えば、静電吸引力を利用する方式や圧電素 子の機械的振動を利用する方式等が知られている。)によって数細を吐出孔から噴出させて小 摘化し、この小摘を紙等の被配盤面に付着させ て記録を行なう所削・インクジェット記録方式 に於ては、とりわけ、印字品位を向上させる目 的から被配録面に打ち込まれるインクドットの 物度を高めること(つまり、ドットが連続して いる方が印字品位は真好である。)が重要な課 版である。

しかしながら、従来に於ては、製造技術上の 割約から、高密度インタドットを形成し得るイ ンク噴射へッドを得ることは極めて困難なこと であった。

本発明は、斯かる従来技術の解決し得なかった課題を解決することを自的とする。換言すれば、本発明の主たる目的は、高密度インクドットを安定して形成し得ると共に、釋型でコンパクトに構成されるインク噴射ヘッドを提供することにある。

斯かる目的を達成する本発明のインタ噴射へ ・ドは、インク吐出圧発生素子を借えたインタ 通路の1つに対し、近接した2以上のインク吐 出孔を配数して成ることを特徴にしている。

以下、図面を用いて本発明の実施例を詳細に説明する。

特開昭58-116165(2)

第1図(a),(b),(c)によって本発明の一実施例を示す。

第1図(a)は、一実施別としてのインク情射へットの外観新祝図であり、第1図(b),(c)は共作、第1図(a)のX,X線に於ける切断面図である。

度、互大に重要して配設することも可能である。 文、これに加えて、インク吐出孔母に案子2 を対応させる様に変形することも可能である。 つまり、第1図(c)と阿様に、一つのインク室4 内に、インク吐出孔と同じ鉛数の互大に分解した 業子2を配数することも可能である。

膜と A』、 Au 等の導電質を交互に積縮していく過程に於いて導電膜をフォトリングラフィによって所望の配盤パターンにして構成する多層配盤 技術等を利用することができる。

そして、3は基板1と同様の余材から成るス ペーサーであり、 とのスペーサー3の中央 都を くり抜くことによって菓子2の上方にインク室 4 が形成され、とのインク室 4 内には基板 1 の 一部に設けた不図示の貫通孔を通してインク導 管5よりインクが供給される様になっている。 尚、前記導管5をスペーサー3の一部化接続さ せることもできる。又、導管をの設置何数も図 示例(I 個)のみに限定されない。 6 は、その 厚さ方向に貫通したインク吐出孔7a,7bを 設けた平板であり、 これも前記基板 1 と同様の 素材から成るものである。 そして貧配したイン ク吐出孔 7 a , 7 b は袋網加工技術の許す繰り 近接させて配散することができ、その偶数も屋 示例に限定されるものではなく、(一つのイン 夕風 4 に対して) 3 以上、 何えば 3 個~ 5 個 個

次 に、 第 2 図 (a) , (b) . (c) によって、 別 の 実 施 例 を 説 男 する。

第2回(a)は、別の実施倒としてのインタ噴射 ヘッドの外観針視回であり、第2回(a)。(a) は共 に、第2回(a)のY、Y線に於ける切断面間である。

図に於て、11は第1図の基板1に、12は第1図のインク吐出圧発生業子2に、13は第1図のスペーサー3に、14a,14b,14c,14d は何れも第1図のインク室4に、15は第1図の導管5に、16は第1図の平板6に、又、17a,17b,17e,17d,17e,17t,17g,17h は何れも第1図のインク吐出孔に夫々相当する構成要素であり、各々の詳細は第1図に並いて説明されているとかりである。

尚、この第2図々示例に於ても、第1図々示例と同様に、各インタ吐出孔 173,…, 174 は、数線加工技術の許寸限り近接させて関示の如く直線状若しくは不凶示のジグザグ状に配数するととができ、その個数も関示例に限定されるものではをく、(一つのインタ童に対して) 3 似

特開昭58-116165(3)

上、例えば3個~5個程度、互応近接して配設 することも可能である。

又、これに加えて、第1回本示例と阿様にインク吐出孔毎に分離された本子12を対応させる様に変形することも可能である。つまり、第2回(c)と回様に、一つのインク室例えば14m内に、インク吐出孔と回じ個数の互大の難した素子12を配数するととも可能である。

以上の様に響成されたインク映射へッドを不図がの配針数面にインク吐出孔 17a, …, 17h を設立させて対面させそのY, Y線と略度交する方、に近接した吐出孔 17a, …, 17b からまましたがある。 では出れの配数にインクをといるが、といりが関出して、いいの配針板にインクドで近点である。 配針を入り、各インクサインの配針には、で、のインクドッドを用いたと異なり、特に接方向に於てなり、特に接方向に於て不違統線でなり、特に接方向に於て不違統線を入り、特に接方向に於て不違統線を入り、特に接方向に於て不違統線を入り、特に接方向に於て、

3. しかも、インク吐出孔の高密度、微細加工 は比較的容易なことであるから、ヘッド自体 の製金を容易且つ歩留り良く行えことができ る。等の効果が得られる。

4. 図面の触単な説明

終1図(a),線1図(b),及び終1図(c)は、何れ 6 本発別に係る一実施例の説明√であり、解1図 (a)は、一実施例としてのインク資材へすりの外 観針視図、第1図(b)及び第1図(c)は共に、第1 図(a)のX, X額に於ける切断面図である。

第2図(a) , 第2図(b) 及び第2図(c) は、何れも本発明に係る他の実施例の説明図であり、第2図(a) は長尺型インク噴射へ , ドの外観針表図、

新2図(b)及び新2図(c)は共に、第2図(a)のY, Y記に戻ける切断面図である。

Mに於て、2,12はインク吐出圧発生業子、4,14a,14b,14c,14d,はインク室、7a,7b,17a,17b,17c,17d,17e,17f,17g,17bはインク吐出孔である。

連続級による印字を視覚することができるものである。

又、第2図々示例の様な長尺へ、ド、例えば A 4 サイズの配録紙の縦方向の長さとほど 等長のインク吐出孔列を備えた長尺へ、ドを用いる場合には、走査回数が1回で椅むので、第1個々示例のへ、ドを用いる場合に被べて印字所要時間をかなり短額するととができる。

因に、第1図(c)又は第2図(c) に按て例示された互に分離された複数個のインク吐出圧発生素子2,12を作動させる方式としては、同時又は順次の何れの作動方式を採用しても良い。

以上の実施例によって説明したとおり、本発明によれば、

- 特に印字の級方向に於て高密度に集積されるインクドットが形成できる為、従来にない 良品位の印字を得ることが可能である。
- 2. 又、インク吐出孔がインク吐出圧発生業子 に極近接して高密度に配列されている為、 難 駆にしてコンパクトに構成できる。



